



可根据用途选择空压气缸二大系列。

(排气处理及真空除尘)

空气驱动元件系统的领域净化规格

空压气缸的构造及材料因对象领域而异。

空气驱动元件系统根据对象领域的要求条件不同,可分成二大商品群。

在此,表示关于系统的主要组成部分-气缸的对象领域净化规格。

半导体 液晶 液晶生产领域的净化规格

降低净化室内发尘的空压气缸系列。



普通型

P7系列

活塞杆滑动部分排气处理气口设置
双层密封构造

P71系列

活塞杆滑动部分真空除尘气口设置
单层密封构造

带导向

P72系列

活塞杆滑动部分排气处理气口设置
双层密封构造
导向部分低发尘处理

P73系列

活塞杆滑动部分真空除尘气口设置
单层密封构造
导向部分低发尘处理

PDP

面向不可使用特定材料生产领域的净化规格 (按订单生产产品)

降低净化室内发尘,不可使用铜系、有机硅系、卤素系材料的气缸系列。



普通型

P5系列

活塞杆滑动部分排气处理气口设置
双层密封构造
不可使用铜系、有机硅系、卤素系(氟、氯、溴)材料

P51系列

活塞杆滑动部分真空除尘气口设置
单层密封构造
不可使用铜系、有机硅系、卤素系(氟、氯、溴)材料

带导向

P52系列

活塞杆滑动部分排气处理气口设置
双层密封构造
导向部分低发尘处理
不可使用铜系、有机硅系、卤素系(氟、氯、溴)材料

P53系列

活塞杆滑动部分真空除尘气口设置
单层密封构造
导向部分低发尘处理
不可使用铜系、有机硅系、卤素系(氟、氯、溴)材料